



2025年8月4日

各 位

会社名 株式会社ジェイテックコーポレーション
代表者名 代表取締役社長 津村 尚史
(コード番号：3446 東証プライム)
問合せ先 取締役 管理部長 日谷 哲也
(TEL. 072-655-2785)

当社“OsakaMirror”大型受注のお知らせ

当社は本日、中国の4つの放射光施設より合計約3億円の超高精度X線ミラー「OsakaMirror®」の大型受注を取得しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

今回の超高精度X線ミラー大型受注は、今年3月にお知らせしました中国上海市の硬X線自由電子レーザー施設「SHINE」からの大型受注に続くものであり、当社の「OsakaMirror®」の使用実績や研究開発成果への寄与に対する評価をいただいたものと考えております。

放射光施設やX線自由電子レーザー施設は、世界各地において次世代へのバージョンアップや新しい施設の計画が順調に進んでおります。当社のオプティカル事業におきましても「OsakaMirror®」の引き合いが増えていることから、今後更なる需要増につながるものと期待しております。

記

受注内容

- (1) 納入先：①上海シンクロトロン放射光施設：「SSRF」
(Shanghai Synchrotron Radiation Facility)
②高エネルギーシンクロトロン放射光源施設：「HEPS」
(High Energy Photon Source)
③中国安徽省合肥市「合肥先進光源」：「HALF」
(Hefei Advanced Light Facility)
④中国上海市硬X線自由電子レーザー施設：「SHINE」
(Shanghai High repetition rate XFEL and Extreme light facility)
- (2) 受注時期：2025年8月
- (3) 受注金額：約3億円
- (4) 納入時期：2026年6月以降納入予定

なお、今回の受注内容、その他詳細な内容につきましては、受注相手先に対する営業秘密保護の必要性から非開示としております。

また、当該案件は2026年6月以降の納入を予定しており、来期以降の業績に与える影響は現在精査中です。今後、開示すべき事象が発生した場合には、速やかに情報を開示いたします。

以 上